



Номер: RY-590

Дата: Июль 2018

Взамен:

Стенд для обучения выравнивания шкивов с использованием лазерной системы

RY-590

Используется для обучения выравнивания шкивов при помощи лазерной системы.

Данный универсальный стенд оснащен двумя регулируемыми осями, которые можно выравнивать в параллельном, осевом и угловом направлениях

Регулируемый коэффициент трения вращения шкивов. Регулируемое натяжение ремня

Приблизительные размеры: 575 мм (L) x 112,5 мм (W) x 225 мм (H) и вес 7,65 кг.

